PASJ2020 FRPP54

マルチイオン供給用新規 ECR イオン源の開発に向けた炭素イオン生成試験 BEAM TEST OF CARBON ION PRODUCTION FOR DEVELOPMENT OF NEW COMPACT ECR ION SOURCE FOR MULTI ION THERAPY

鈴木太久^{#, A)},大内章央^{A)},高橋勝之^{A)},佐々野利信^{A)},白石直浩^{A)},村松正幸^{B)},岩田佳之^{B)}

Taku Suzuki^{#, A)}, Fumihisa Ouchi^{A)}, Katsuyuki Takahashi^{A)}, Toshinobu Sasano^{A)}, Tadahiro Shiraishi^{A)},

Masayuki Muramatsu^{B)}, Yoshiyuki Iwata^{B)},

^{A)} Accelerator Engineering Corporation

^{B)}National Institutes for Quantam Radiological Science and Technology

Abstract

National Institute of Radiological Sciences (NIRS) promotes multiple ion therapies that form LET and dose distribution with ideal relative biological effectiveness in cancer treatment by irradiating several types of ions to the target. We are developing a compact ECR ion source of all permanent magnets that produces four ions (He²⁺, C⁴⁺, O³⁺, Ne⁷⁺) used in multiple ion therapy. We produced four ions with NIRS-HEC in a fixed magnetic field. As a result, it was obtained ion beam with sufficient intensity for multi-ion treatment. At present, there is a request of high energy beams for biological/physical experiments in addition to therapeutic use in heavy ion radiotherapy facilities. Also, considering cost reduction of the injector, it is necessary to produce ions other than carbon in the ion source and to produce an ion beam having a higher charge than that during treatment supply. Therefore, it is confirmed whether the new ion source can be applied to applications other than treatment supply. We performed C⁴⁺ and C⁵⁺ production tests in a fixed magnetic field with NIRS-HEC. As a result of using two gases and afterglow tuning, it was obtained that sufficient ion beam of 800 μ A for C⁵⁺.

1. はじめに

放射線医学総合研究所(放医研)では、1994年に炭素による重粒子線治療が始まり、2004年からは重粒子線がん治療装置の小型化・低コスト化の研究を行っている。そして現在、数種類のイオンを照射する事で、患部をより効果的に治療する事が出来るマルチイオン照射を推進している[1,2]。ヘリウム、炭素、酸素、ネオンの4種類の核種を想定しており、複数のイオン源を利用すれば容易に切替えが可能となるが、コストと運転・メンテナンスの観点から、イオン源1台で対応することが望まれる。そこで我々は、生物・物理実験に於いて様々な核種の供給実績のある18GHz ECR イオン源(NIRS-HEC)[3]を用いてHe²⁺, C²⁺, O³⁺, Ne⁴⁺のイオン生成試験及び供給を行ってきた。

重粒子線治療用イオン源のさらなる普及のためには、 ミラー磁場を永久電磁石により作成する ECR 型イオン源 を用いて、省コスト、省スペース化を図ることが望ましい。 しかし現在、群馬、佐賀、神奈川の治療施設で利用され ている永久磁石型 ECR 型イオン源(Kei2)[4]では、ミラー 磁場が C⁴⁺に最適化されているため、炭素以外の核種に ついて十分な量の多価イオンを得ることは困難である。 そのため、我々はマルチイオン供給用の新規永久磁石 型 ECR イオン源の設計を検討している。目標のイオンは He²⁺, C⁴⁺, O⁶⁺, Ne⁷⁺とした。これらのイオンは前述の治療 施設で使用されている線形加速器で加速可能なもの (質量電荷比が 1/3 以上)である。これまでに NIRS_HEC を用いた試験では、それぞれ最大で 1100 μA、570 μA、 530 μA、390 μA の治療供給に十分なビーム電流が得ら れた[5]。

現在、普及型治療施設において、治療供給以外に生物・物理実験に高エネルギーイオンビームを利用したいと言う要求がある。また、入射器のコストダウンを考慮すると、イオン源において炭素以外のイオンを生成するとともに、多価のイオンビームが必要となる。そこで今回は、新規イオン源を治療供給以外の用途に応用できるか確認するために、NIRS-HECを用いて新規イオン源のミラー磁場を再現し、C⁴⁺及び C⁵⁺の生成を行う事とした。

2. 実験方法

ECR型イオン源について、電子は磁場によって閉じ込 められるが、イオンもまた、電子と同様に磁場により閉じ 込めを受ける。電子はイオンより質量が極めて小さいの で、プラズマ中での熱運動の速度はイオンに比べて圧 倒的に大きい。このため電子がまず先に拡散しようとする。 するとプラズマの中性状態が崩れるが、同時に電子集団 とイオン集団の間に互いに引き戻そうとするクーロン力が 働く。そのため、電子はイオンに引っ張られて拡散が抑 えられ、イオンは電子に引っ張られて拡散が加速される。 こうして、プラズマは中性を保とうとして電子を保持しよう とするが、全体として少し正に帯電することとなる。ここで、 ミラー磁場に閉じ込められた電子のうち、ECR 加熱を受 けたホット電子は、磁力線に対する垂直方向の速度成分 が大きいことにより、ECR 加熱を受けていない電子よりも ミラー磁場中心付近に非常によく閉じ込められる。このた め、閉じ込められたホット電子の負電位によって、正に帯 電しているプラズマの電位が、中心付近では少し低くな る。この正電位が低くなっているへこみのことをポテン

[#] aec2g@qst.go.jp

PASJ2020 FRPP54

シャルディップと呼び、イオンはこのへこみに良く閉じ込められることとなる[6]。Figure 1 にプラズマポテンシャルと ミラー磁場、電子密度の関係を示す。

パルス運転を行うイオン源では、μ波出力が途切れた 後に、ポテンシャルディップ内部に閉じ込められていた 多価イオンが電子とともに流出するアフターグローが確 認される。アフターグローの多価イオンを利用する調整 を行うことは、閉じ込め磁場が固定である永久磁石型の ECRイオン源において、多価イオンを増やすための手法 として有効であると考えられる。アフターグロー調整時の ビーム波形の例をFig.2に示す。Ch4(μ波出力)の波形 が下がり始めると共に Ch1(ビーム電流)の波形が上昇し 始める事がわかる。今回の実験では NIRS-HEC を用い て、新規イオン源の磁場構造を再現し、C⁴⁺ならびに C⁵⁺ のビーム調整を行った。イオン化ガスには CH4 を使用し、 引出電圧は 30 kV とした。価数分布を取得し、通常の調 整との比較を行った。また、μ波パワーとガス流量の依 存性を取得し、最適なパラメータの検討を行った。



Figure 1: Relationship between plasma potential, mirror magnetic field and electron density.



Figure 2: Waveform of afterglow tuning.

3. 試験結果

3.1 価数分布の測定

アフターグローと通常の調整でそれぞれ C^{5+} 生成に最 適化し、価数分布を測定した。 μ 波パワーはアフターグ ロー調整時には 1000 W、通常調整時には 2000 W であ る。CH4 ガス量はいずれも 0.011 cc/min である。測定結 果から炭素イオンを抽出したものを Fig. 3 に示す。ただ し、C⁶⁺については質量電荷比が 1/2 であり、H₂+が混入 していると考えられるので除外した。Figure 3 より、特に C⁴⁺、C⁵⁺においてアフターグロー調整の方が通常の調整 に比べてビーム電流が増加した。 μ 波パワーも抑えられ ることから、 μ 波源の小型化にも寄与すると思われる。以 下の試験は全てアフターグロー調整で行う事とした。



Figure 3: Charge state distribution of carbon ions.

3.2 依存性の確認

Figure 4 に μ 波パワー依存性、Fig. 5 にガス流量依存 性の測定結果をそれぞれ示す。パワー依存性測定時の CH₄ガス流量は C⁴⁺調整時には 0.011 cc/min、C⁵⁺調整時 には 0.017 cc/min である。ガス流量依存性測定時の μ 波 パワーは C⁴⁺、C⁵⁺ともに 2000 W である。Figure 4 より、 C⁴⁺、C⁵⁺ともに 2000 W 付近でビーム電流が最大となった。 ガス依存性については Fig. 5 より、いずれの場合も 0.014cc/min 付近でビーム電流が最大となった。いずれ の試験においても、それぞれのイオンビーム電流最大値 は C⁴⁺で 750 μ A、C⁵⁺で 480 μ A となっており、価数分布 測定時の状態を再現しなかった。原因として、試験の時 期の違いにともなうプラズマチェンバー内の汚れが多価 イオン生成を阻害している事が考えられる。 PASJ2020 FRPP54



Figure 4: Dependence of microwave power at C⁴⁺ and C⁵⁺.



Figure 5: Dependence of CH_4 gas flow at C^{4+} and C^{5+} .

3.3 C₄H₁₀を使用した C⁵⁺ビーム調整

追加試験として、C₄H₁₀をイオン化ガスに使用して C⁵⁺ ビーム調整を行った。これまでの経験から CH₄よりも C₄H₁₀をイオン化ガスに用いた方が、多価イオンをより多 く生成できることが分かっている[7]。イオン源内部が汚れ ており、多価イオンが出づらい状況下において、イオン 化ガスを変えて調整する事が有効か検討を行った。 Figure 6 にパワー依存性、Fig. 7 にガス流量依存性をそ れぞれ示す。Figure 6 より、1400 W で C⁵⁺が 500 μ A 得ら れた。CH4 使用時よりも、少ないパワーで同等の多価イ オンが得られることが分かった。ただし、1600 W の時に は減少傾向が見えており、CH₄使用時と異なる様子が見 えた。また、Fig. 7 より、0.002 cc/min で C⁵⁺ビームが最大 となった。0.002 cc/min 以降は減少傾向が見えているが、 真空度の悪化に伴い、多価イオン生成が阻害されてい るものと思われる。

4. まとめ

新規イオン源の磁場設計で炭素の多価ビーム出しを 行い、C⁴⁺で 800 μA 以上、C⁵⁺ で 500 μA 以上のビーム 電流が確認できた。これらの値は実験供給を行うのに十 分な量である。一方で、μ 波パワー依存性、ガス流量依 存性を取得した際には、ビーム電流が再現しなかった。



Figure 6: Dependence of microwave power under C_4H_{10} gas.



Figure 7: Dependence of C₄H₁₀ gas flow.

データの取得時期が異なるため、イオン源内部の汚れが 結果に影響したと考えられる。

 C_4H_{10} をイオン化ガスに利用すれば、 CH_4 使用時より も低い μ 波パワーで多価イオンの生成が行える事が分 かった。ただし、 C_4H_{10} は CH_4 よりもイオン源内部の汚れ を促進させる事が知られていることから、長期運転を行う 上では対策を検討する必要がある。

今後、安定に長時間の供給が行えるイオン源の構造 や、パラメータの検討を行っていく。

参考文献

- [1] T. Inaniwa, N. Kanematsu, Phys. Med. Boil. 61 542-550 (2016).
- [2] T. Inaniwa et al., Phys. Med. Boil. 62-5180 (2016).
- [3] A. Kitagawa et al., Rev. Sci. Instrum. 69 674 (1998).
- [4] M.Muramatsu *et al.*, Rev. Sci. Instrum. 76, 113304 1-6 (2005).
- [5] F. Ouchi et al., PASJ2019, WEPI037 (2019).
- [6] Thomas A.Carlson *et al.*, Atomic Data 2 (1970) 63.
- [7] M.Muramatsu *et al.*, Proceedings of HIAT2015, 247-249 (2015).